

設備利用許可申請書

令和 年 月 日

ながとラボ 殿

申請者 住 所
商号又は名称
代表者職氏名

次のとおり、ながとラボの施設を利用したく、ながとラボ利用規約第6条の規定により申請します。

利用目的	
利用施設名	総菜加工室・菓子製造室・食品製造室 食肉加工室・ミーティングルーム
機 器 名	真空凍結乾燥装置・高温高圧調理器・オープンデッキ スチームコンベクションオープン・真空包装機 金属探知機・コンベアシール機・プロジェクター・その他
利用日時	月 日 () 時 分 から
	月 日 () 時 分 まで
実利用時間	時間 (利用後に記載)
利用者数	人
利用者名	
連絡先	TEL () ー

受付番号 _____

受付日 令和 年 月 日

受付	確認